

## ELECMI, ICTS de Microscopía Electrónica, lanza un nuevo proceso de acceso abierto competitivo.

Las solicitudes exitosas dispondrán de acceso gratuito a la instalación.

La **ICTS ELECMI** ([elecmi.es](http://elecmi.es)) renueva su compromiso con el sector I+D+i y con el sector empresarial. Lo hace poniendo en marcha una nueva forma de **solicitud de sus equipos singulares** (microscopios de transmisión electrónica de ultra alta resolución, *UHR-TEM*, microscopios de doble haz de iones y electrones, *(cryo)-Dual-Beams*, así como microscopias de sonda local, *JT-STM*). Instalaciones todas ellas de **última generación en análisis y caracterización de materiales**, que **podrán utilizarse de forma gratuita si su solicitud recibe una alta calificación científico-técnica**.

Entre las principales novedades del proceso de acceso abierto competitivo, destacan **la creación de un punto único de solicitud de acceso a los equipos singulares**, de fácil acceso y cumplimentación, y la posibilidad de **obtener tiempo de análisis sin coste alguno**.

Las propuestas recibidas, evaluadas en primer lugar por el personal de la instalación para comprobar su viabilidad técnico-científica, serán sometidas a un sistema de evaluación por pares y finalmente examinadas y priorizadas por un Comité de Acceso compuesto por una mayoría de expertos independientes, así como miembros de ELECMI. De todas las solicitudes enviadas, **las mejor valoradas** pasarán a disponer de un **tiempo de medición sin coste alguno**. El proceso será muy competitivo por lo que recomendamos preparar solicitudes con un alto nivel científico-técnico. En nuestra web (sección de protocolo de acceso) podrá encontrar recomendaciones para preparar una solicitud exitosa.

De esta forma, los centros de investigación públicos y privados podrán disponer de un acceso extremadamente valioso a los mejores equipos de caracterización de superficies y materiales a nivel europeo. Seguirá disponible también el acceso bajo demanda tanto para los equipos singulares como para todos los equipos complementarios de caracterización de ELECMI, ofreciendo así un amplio soporte a las exigencias industriales y científicas de los usuarios de ELECMI.

Los centros que integran actualmente ELECMI son: [el CNME \(Centro Nacional de Microscopía Electrónica\)](#) de la Universidad Complutense de Madrid; [el LMA \(Laboratorio de Microscopías Avanzadas\)](#) de la Universidad de Zaragoza; [la DME \(División de Microscopía Electrónica\)](#) de la Universidad de Cádiz y [la UMEAP \(Unidad de Microscopía Electrónica Aplicada a Materiales\)](#) de la Universidad de Barcelona.

**La próxima convocatoria de acceso abierto competitivo abrirá el próximo 15 de marzo de 2023 y el plazo de recepción de solicitudes se extenderá hasta el 31 de marzo de 2023.** La resolución está prevista para Mayo de 2023.

Toda la información está disponible en la web de ELECMI: <https://elecmi.es/protocolo-acceso-abierto-competitivo/>

**En la sesión informativa del 3 de marzo de 2023 a las 12.00 horas la presidenta de ELECMI y directora del nodo LMA, Prof. Pilar Cea, presentará el nuevo proceso de acceso en la sala de conferencias del edificio I+D+i del Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza.**